臺灣菸酒股份有限公司 112 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題 甄試類別【代碼】:從業評價職位人員/電子電機(北一區)【W0438】、 電子電機(北二區)【W0439】、 電子電機(中區)【W0440】、 電子電機(南一區)【W0441】、 電子電機(南二區)【W0442】、 電子電機(東區)【W0443】 專業科目2:自動控制 *入場通知書編號: |注意:①作答前先檢查答案卡,測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符,如有不同應立即請 監試人員處理。使用非本人答案卡作答者,該節不予計分。 ②本試卷一張雙面,四選一單選選擇題共50題,每題2分,共100分。限用2B鉛筆在「答案卡 上作答,請選出一個正確或最適當答案,答錯不倒扣;以複選作答或未作答者,該題不予計分。 ③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。 ④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器 (不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯 內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),且不得發出聲響。應考人 如有下列情事扣該節成績 10 分,如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響,經制止仍執意 續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用,經制止仍執意續犯者。 ⑤答案卡務必繳回,未繳回者該節以零分計算。 【3】1.考慮閉迴路控制系統,下列何者不是必要方塊元件? ①受控體 ②控制器 ④ 回授 感測器 ③抑制器 【4】2.人工智慧 AI 屬於下列何者控制領域? ①古典控制 ②拉普拉氏 ③轉移函數 ④深度學習 【4】3.下列何者非控制系統標準測試訊號? ①步級函數 ②斜坡承數 ③拗物線承數 ④隨機函數 【3】4.有關控制系統穩定性,下列敘述何者錯誤? ①羅斯-赫維茲準則判斷系統穩定性是屬於定性分析 ②有界輸入有界輸出判斷系統穩定性是屬於定性分析 ③奈氏圖準則判斷系統穩定性是屬於定量分析 ④波德圖判斷系統相對穩定性是屬於定量分析 【1】5.考慮G(s) = (s+3)/(s+1)(s+2)(s+3),下列敘述何者錯誤? ① s = -3 稱為 G(s)的零點 ② s = -1 稱為 G(s)的極點 ③ s = -2 稱為 G(s)的極點 ④ s = -3 並非是 G(s)的極點

- 【3】6.考慮系統響應,下列敘述何者正確?
- ①系統響應由初始條件決定,外加輸入為零,稱為零狀態響應
- ②初始狀態均為零,系統響應僅由外加輸入決定,稱為零輸入響應
- ③系統零狀態響應相當於求轉移函數的解
- @系統零輸入響應不等於求特性方程式的解
- 【2】7.關於齒輪列參數定義, N_1/N_2 為齒輪的齒數, T_1/T_2 為齒輪的轉矩, r_1/r_2 為齒輪的半徑比, θ_1/θ_2 為齒輪的角位移,下列關係式何者正確?
- ① $T_1/T_2 = N_2/N_1$
- $N_1/N_2 = r_1/r_2$
- $T_1/T_2 = \theta_1/\theta_2$
- $\theta_1/\theta_2 = N_1/N_2$

- 【4】8.有關機械系統之摩擦力,下列敘述何者錯誤?
- ①阻止物體開始運動的阻力稱為靜摩擦力
- ②庫倫摩擦力等於靜摩擦力加上滑動摩擦力
- ③黏性摩擦力通常與物體運動速度成正比
- @靜摩擦力與庫倫摩擦力不可能同時出現

- 【3】9.有關根軌跡,下列敘述何者錯誤?
- ①根軌跡的起點始於開路極點

②根軌跡的終止於開路零點

③根軌跡對稱於虛軸

- ④根軌跡在虛軸的交點可由羅斯表求出
- 【1】10.有關控制系統的頻域規格,下列何者錯誤?
- ①最大超越量
- ②共振峰值
- ③頻寬
- ④截止率

- 【2】11.有關控制系統的波德圖,下列敘述何者正確?
- ①利用轉移函數之圖解法僅能求得系統穩定性 ②轉移函數包括兩個圖形,分別為大小與相位圖形
- ③大小與相位圖形均繪在實數紙尺寸上
- ④頻率以整數等均間隔標示

- 【1】12.下列何者為線性系統?
- ① y(t)=2u(t)
- ② y(t)=u(t)+1
- $(3) y(t) = u^2(t)$
- $(4) y(t) = u^2(t) + 1$
- 【4】13.有關典型二階系統,其中 ξ 稱為系統的阻尼比(damping ratio),系統為過阻尼表示:
- 0 = 3
- ② $1 > \xi > 0$
- ③ $\xi = 1$
- $\oplus \ \xi > 1$

- 【2】14.有關閉迴路控制系統,下列敘述何者錯誤?
- ①降低系統對參數變化的靈敏度
- ②無穩定性的問題 ④降低系統的穩態誤差
- ③增強系統對干擾及雜訊免疫力
- ①根軌跡圖(Root locus)

②奈氏圖(Nyquist plot)

③波德圖(Bode plot)

- ④尼可士圖(Nichols chart)
- 【1】16.考慮 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 有重根時,下列何者不是它的特徵向量?

【1】15.下列何者不是控制系統的頻域分析方法?

- $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 【2】17.考慮 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$,其系統可控制性及可觀測性為何?
- ①系統可控制且可觀測

②系統不可控制但可觀測

③系統可控制但不可觀測

- ④系統不可控制且不可觀測
- 【1】18.考慮控制系統的特性方程式為 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3 = 0$,其根分佈情形,下列敘述何者正確? ①兩個根在右半平面,兩個根在左半平面
- ① 声便粗大虎融 L. 声便粗大大坐亚声
- ②兩個根在虛軸上,兩個根在左半平面
- ③兩個根在左半平面,一個根在右半平面,一個根在虛軸上
- ④兩個根在虛軸上,兩個根在右半平面
- 【4】19.關於 PID 控制器,下列敘述何者錯誤?
- ① PI 控制器,增加系統型式,改善穩態誤差
- ② PD 控制器,增加系統相對穩定性
- ③ PI 控制器,降低系統相對穩定性
- ④ PD 控制器,相當為高通濾波器,有利於雜訊抑制
- 【4】20.關於調整 PID 控制器的 Ziegler-Nichols 法則,下列敘述何者錯誤?
- ①調試方式首先將積分和微分增益設置為零,然後比例增益從零開始逐漸增加,一直到達極限增益
- ②讓 PID 迴路在雜訊抑制上有最好的效果
- ③有「1/4 振幅衰減」的特性,使系統第二次過衝量是第一次 1/4 的特性
- ④此方法調適到參數會有較小的增益及較小的過衝
- 【1】21.關於控制系統設計之頻域規格,下列敘述何者錯誤?
- ①截止頻率是衡量暫態響應速度
- ②頻寬是衡量響應速度與雜訊抑制力
- ③共振峰值是衡量閉迴路相對穩定性
- ④相位界限是衡量閉迴路相對穩定性
- 【4】22.關於控制系統設計之時域規格,下列敘述何者正確?
- ①系統阻尼是衡量穩態響應時間
- ②安定時間是衡量暫態響應速度

- ③上升時間是衡量相對穩定性
- ④穩態誤差是衡量追蹤精度

【請接續背面】

【4】23.關於頻域補償設計之相位領先與落後,下列敘述 ①相位領先補償器視為 PD 控制器改良型 ②相位	过何者錯誤? 上落後補償器視為 PI 控制器改良型	【4】40.下列何者非為使用頻域分析法之優點? ①不須求出特性根,可直接以圖解法來做分析 ②以正弦波產生器及精確儀器設備,就可做測試
③相位領先-落後補償器視為 PID 控制器改良型 ④設計		③可將外界干擾訊號的不良影響,降至最低 ④和控制系統的複雜程度無關,只適用於線性系統
【2】24.考慮單位回授控制系統,開迴路轉移函數為 $G(s)=$		【2】41.— RC 電路如【圖 41】,求其轉移函數 $G(s)$?(初始值均為 0)
① $s^2 + s + 1 = 0$ ② $s^2 + s + 2 = 0$ ③ $s^2 - s + s + 2 = 0$	+2s + 1 = 0	$ \begin{array}{c} $
【3】25. te-at 其拉氏轉換的解為下列何者?		
① $1/(s+a)$ ② $s/(s+a)$ ③ $1/(s+a)$	$(s+a)^2$	
【1】26.具有回授作用,若誤差值不為 0 時可自動修正誤	是差值的控制屬於?	
①閉路控制系統 ②開路控制系統 ③開關	打控制系統 ④ 數位控制系統	$(R_1+R_2)Cs+1$
【2】27.對於類比控制系統的敘述,下列何者正確?		【1】42.如【圖 42】所示,運算放大器電路屬於哪一類控制器? 【圖 41】 C_f
①以數位碼或脈波來傳送資料的系統 ②訊號	E與連續時間 t 有絕對函數關係	①比例控制器(P)
③輸入與輸出訊號必須滿足重疊定理的系統 ④訊號	語與連續時間 t 非絕對函數關係	②比例微分控制器(PD) ei ei ei ei
【3】28.輸入與輸出訊號必須滿足重疊定理的系統,稱之	<u> </u>	③積分控制器(I) ¥ 【圖 43】
①閉迴路控制系統 ②類比控制系統 ③線性	控制系統 ④數位控制系統	④比例積分控制器(PI)
【1】29.控制變數為機械位置、角度及速度是屬於何種回]授控制系統之控制變數?	【2】43.依據【圖 43】比例控制器電路標示 R_i 為電阻、 C_f 為電容,下列敘述何者正確?
①伺服機構 ②程序控制 ③自動	」調整	① $Z_f = C_f s$ ② $Z_i = R_i$ ③ $Z_f = \frac{C_f s}{R_i}$ ④ $Z_i = \frac{R_i}{C_f s}$
【4】30.控制變數為溫度、壓力、流量、液位、濕度或 P	PH 值是屬於何種回授控制系統之控制變數?	【1】44.依據【圖 44】比例積分控制器電路標示 $R_i \cdot R_f$ 為電阻、 C_f 為電容,下列敘述何者正確?
①線性系統 ②自動調整 ③伺服	8機構	$\bigcirc Z_{c} - R_{c} + \frac{1}{R_{f}} \qquad \qquad R_{f} C_{f} \qquad \qquad R_{f}$
【3】31.多項式 $s(s+2)(s+3) + K(s+1) = 0$,將會有	7幾個根軌跡?	
①一個根軌跡 ②二個根軌跡 ③三個	租根軌跡 ④四個根軌跡	$ Z_f = \frac{C_f s}{R} $
【2】32.控制系統設計之首要條件為系統必須保持?		$\frac{1}{R_i}$ $\frac{1}{R_i}$ $\frac{1}{R_i}$ $\frac{1}{R_i}$ $\frac{1}{R_i}$ $\frac{1}{R_i}$
①實用性 ②穩定性 ③操作	方便	
【1】33.控制系統中強調輸出訊號振幅不可過大,是屬於系統設計之?		【4】45.承第 44 題,比例積分控制器電路標示 R_i 、 R_f 為電阻、 C_f 為電容,積分時間 T_i ?
①絕對穩定性設計 ②相對	l 穩定性設計	① R_iR_f ② $\frac{R_f}{R_i}$ ③ $\frac{C_f}{R_i}$ ④ R_fC_f
③阻尼設計 ④保護	設計	【4】46.依據【圖 46】比例微分控制器電路標示 R_i 、 R_f 為電阻、 C_i 為電容,下列敘述何者正確?
		① $Z_f = R_f + \frac{1}{C_i s}$ ② $Z_i = R_f$ ③ $Z_f = \frac{R_f}{R_i C_i s}$ ④ $Z_i = \frac{R_i}{1 + R_i C_i s}$
後順序為何?		【4】47.承第 46 題,比例微分控制器電路標示 $R_i \cdot R_f$ 為電阻、 C_i 為電容,微分時間 T_d ?
$ \textcircled{1} A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D $	$\bullet C \rightarrow D \rightarrow A$ $\textcircled{a} A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$	① R_iR_f ② $\frac{C_i}{R_i}$ ③ $\frac{R_f}{R_i}$ ④ R_iC_i
【3】35.第三次工業革命是指?		R_i R_i
①蒸汽機的發明,機械自動化 ②電的	J發明,電氣自動化	【3】48.一 RL 電路如【圖 48】,求其轉移函數 $G(s)$?(初始值均為 O) R_1 R_2 R_3
③工業電腦的發明,生產自動化 ④物聯	網、人工智慧的結合,生產智動化	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
【4】36.轉移函數是描述線性時不變系統的動態特性的數	炒學表示。它包含了一些參數,這些參數可以用來描	
述系統的特性,但不包含下列哪一項參數?		
①響應速度 ②阻尼 ③頻率	響應	$ \stackrel{=}{\oplus} \frac{R_2}{L_1 L_2 s^2 + (L_1 R_1 + L_1 R_2 + L_2 R_1) s + R_1 L_2} = \boxed{ \boxed{3 48}} $
【3】37.克希荷夫電壓定律(KVL)其方程式為?		【3】49.如【圖 49】所示,為一比例積分微分(PID)控制器,其中 $R_i \cdot R_f$ 為電阻, $C_i \cdot C_f$ 為電容,求此控制器
	$(t) = 0 \qquad \qquad \text{(i)} i(t) = \frac{v(t)}{R}$	之微分時間 T_d ?
【2】38.積分控制器(I)在控制系統中,具有何特點?	R	- D 0.0
	「消除穩態誤差 「消除穩態誤差	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	【4】 50 .承第 49 題,求此控制器之比例增益常數 K_P ?
	誤誤差存在?	① $R_iC_i + R_fC_f$ ② $\frac{R_iR_fC_iC_f}{R_iC_i + R_fC_f}$ ③ $\frac{R_i}{1 + R_iC_iS}$ ④ $-(\frac{C_i}{C_f} + \frac{R_f}{R_i})$
	控制器 ④ P 控制器	